

講演テーマ 「産業用 X線非破壊検査装置の用途と当社製品のご紹介」

- 日時 2018年3月14日(水)
- 場所 コリサーチ株式会社 新中野コリサーチビル地下ホール
- 参加人数 15名
- 担当幹事 佐藤郁夫

第348回オプトフォーラムは、東芝 IT コントロールシステム株式会社 中瀬一夫様をお招きして「産業用 X線非破壊検査装置の用途と当社製品のご紹介」というタイトルでご講演を頂きました。

可視光や赤外/紫外を扱うことが多い光交流会のメンバーにとって、X線はあまりなじみのない領域の光でしたが、「物質を透過する」という性質がこれほど多くの産業に役立てられていることに驚きを覚えました。また X線の波長をコントロールすることで透過する材質を選択できることも、大変興味深く拝聴しました。中瀬様の素人にも分かりやすいご説明のおかげで、参加された皆様も食い入るように拝聴されていたのが印象的でした。

終了後新中野駅前の韓国料理「オジャンドン」にて懇親会を行いました。中瀬様もご参加頂き、海外営業でのエピソードなどこちらも興味深いお話をお聞きました。懇親会に参加された皆様も積極的に中瀬様に質問され、懇親会場でも活発な議論が展開され、大いに盛り上がりました。

最後に、ご講演頂きました中瀬様に厚くお礼申し上げます。



【中瀬一夫様ご略歴】

1986年 (株)東芝 計測事業部に入社。
同年、CAT(Computer Added Testing)の重点製品群の一つと位置づけられたX線検査システムの営業部に配属
1996年 (株)東芝の事業移管により、東芝 FA エンジニアリング(株)に転出。
2000年 子会社の吸収合併により東芝 IT コントロールシステム(株)に社名変更。
2002年 海外営業技術部に配属
2004年 東芝 IT コントロールシステム(株)に転籍。現在に至る。
一貫してX線検査システムの営業及び営業技術的な業務に従事されております。

